PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 01094684 A

(43) Date of publication of application: 13.04.89

COPYRIGHT: (C)1989,JPO&Japio

(51) Int. CI

H01L 43/02

(21) Application number: 62250784

(71) Applicant:

NIPPON AUTOM:KK

(22) Date of filing: 08.10.87

(72) Inventor:

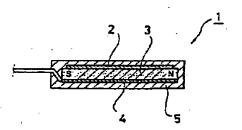
ITO MASAHISA

(54) MAGNETORESISTANCE ELEMENT

(57) Abstract:

PURPOSE: To generate a hysteresis-free, stable output voltage in an external weak magnetic field using a bias magnet whose magnetic force is weaker by magnetizing a bias magnetic field while forming a substrate using a hard magnetic material.

CONSTITUTION: A magnetoresistance element 1 comprising a comb-shaped pattern 2 which consists of a ferromagnetic thin film material on a substrate 3, wherein a bias magnetic field is magnetized by forming the substrate 8 using a hard magnetic material. For example, the substrate 3 consisting of the hard magnetic material is magnetized at a processing step prior to patterning or at an appropriate time after patterning so that a 45° bias magnetic field is applied to any of the comb-shaped elements in the pattern 2. The substrate 3, which has been subjected to patterning and bias magnetization and whose terminal connection has been completed on being mounted on a lead frame 4, is coated and fixed by forming a mold layer 5 using plastics, etc.



19 日本国特許庁(JP)

11 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

平1-94684

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

④公開 平成1年(1989)4月13日

REPLACE HER.

grand start

H 01 L 43/02

Z-7342-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

9発明の名称 磁気抵抗素子

> 创特 願 昭62-250784

was property to be a commence of a

and the second

SO IN LANGUAGE WALLIAM C. H.

The translation of the second

願 昭62(1987)10月6日

の出 願 人 株式会社日本オートメ 静岡県浜北市内野2923 株式会社日本オートメーション内

静岡県浜北市内野2923

3275 F 8 38 1 M **弁理士 千、田**仁 中 稔。

Charles and the Contraction

磁気抵抗素子。

2 特許請求の範囲

1. 基板上に強磁性体の薄膜材料からなる 柳の歯状パターンを形成してなる磁気抵抗 業子において、

> 上記基板を硬磁性材料により成形してバ イアス磁界を着磁せしめたことを特徴とす る磁気抵抗素子。

- 2. 上記基板とパターンとの間に、 存膜絶縁 層が介在せしめられてなる前記特許請求の 範囲第1記載の磁気抵抗素子。
- 3. 発明の詳細な説明

く産業上の利用分野>

本発明は異なる方向に磁束が印加されたと

き、特に印加田東の方向が90 異なるときに 電気抵抗が最大幅で増減する磁気抵抗特性を 有する磁気抵抗素子に関する。 and the second section of the property of the second

く従来例および問題点>

従来、第3~4回に示すように、この種の 強磁性体確膜材料からなる磁気抵抗素子(以 下「MR 素子」という。) (I) は、オラズ 製、セラミック製等の非磁性材料からなる 基板 (110) の上に、蒸着やスパッタリング 等により構の歯状パターンの磁気抵抗素子本 体郎 (120) を形成し、これをリードフレーム (138) に戦置して各端子(140) ~ (143) を リード帽子(131)~(134)に結合したのち、 外被用プラスチック等によりモールド (150) 層を形成しで製品とするものである。

しかしながら、このような構成の磁気抵抗 素子(100)によると、上記の磁気抵抗本体節

(120) の磁気にステリシスによる不都合 により がの 世界特に 調磁界に おいて 履歴 において 履歴 がて 関 田力でも出力 電圧 (Vout) に相 違い に おる。 そこで、 第 5 図 に おる。 そこで、 第 5 図 に と 出力 電圧 特性を生じる かまた 出力 電圧 特性を 生じんの 補正手段として、 上記パターン している が 要素 (120a) ~ (120d) の全てに対する のは 要素 (120a) ~ (120d) の全てに対する の が イアス 世 石 (160) を モールド (150) の 外 面 の 例 えば 底面 に 接 音等 に より 外 付け 固 着する これで なわれている。

ところが、このようなパイアス組石 (180) の外付けによる磁気抵抗素子 (100) は、次の ような欠点を有している。

① 櫛の歯状要素 (120a)~ (120d)からなるパ ターン面とバイアス選石 (160) との間に、 基板 (110) 、リードフレーム (130) 、モー

本発明は、上配の欠点を除去するために復

その目的は、より弱い魅力のベイアス 世石 を用いつつもバターン面に近接せしめること により、外部の弱曲界においてもヒステリシ スのない安定した出力電圧を生じさせるため の磁気抵抗素子を提供することにある。

本発明の更に他の目的は、バイアス礎石の 取付け位置合せが正確且つ容易に行なえるものとすることにより、作業性、大量生産性に 優れた磁気抵抗素子を提供することにある。

而して、上記の目的は「基板上に強磁性体の稼襲材料からなる帯の歯状パターンを形成 してなる磁気抵抗素子において、上記基板を ルド (150) が介在しており、バイアス世界をパターン面に十分作用させるための世力の強いバイアス礎石 (160) が必要であり、このため砥石の形状が大型となる欠点がある。

- ②バイアス磁石 (150) をモールド成形後に外 郎に固着するので、素子全体の厚みが増加 して大型となる。
- ①バイアス磁石 (160) をモールド成形後に外部に固着するので、45°のバイアス磁界をパターンの櫛の歯状要素 (120a) ~ (120d) に対して正確に作用させるための位置合わせが緊雑な人手作業となる。従って、大選生産に向かないものであるとともに、特性のそろった均一な素子を反復生産することが困難で歩留りが悪いものであった。

<問題点を解決するための手段>

硬銀性材料により成形してバイアス磁界を着 選出しめたことを特徴とする磁気抵抗素子」 によって達成される。

く実施例>

次に、本発明を図面に示された一実施例に 従って、更に詳しく説明することとする。 第1、2回には本発明に係る磁気抵抗素子 (1) が示されている。(2) は基板(3) 上に 櫛の歯状パターンに形成された強磁性体の 薄膜材料からなる素子本体部であり、そのパ ターンは蒸着法等の公知の手段により、例え は第4回のパターンに形成される。

而して、基板(3)は硬磁性材料を用いており、上記パターン中の全ての櫛の歯状要素(120a)~ (120d) に対して45°のバイアス磁界が作用するようにパターン形成前の段階又はパターン形成後の適宜な時期に着磁するも

のとする。

次いで、バターン形成およびバイアス着磁 を行なった基板(3) をリードフレーム(4) 上 に載置して従来と同様に端子結合を行なった 後、ブラスチック等によりモールド(5) 層を 形成して被覆固定する。

ここで、基板(3) は通常正方形または矩形 に成形して使用されるため、いずれか一切に 対して直角な方向に磁束が生じるように位置 決めして正確に着磁することは容易である。. 同様に、このような方形の基板(3)の各切に 対して夫々45。の角度で櫛の歯状要素を正確 にパターン形成することも容易である。

- ...従って、本発明では基板(3) そのものをバ 。イアス磁石としたのでで上語パターンの櫛の 歯状要素の方向に対するパイアス斑界の出東 」方向を常に正確に45 で交差するようにする

ことが容易に行なえるものである。

また、パターン面に接した至近距離にバイ アス磁石(3) が位置することとなるので、非 常に弱い強力を以てヒステリシス補正のため に必要なバイアス強束量を供給することがで き、磁気センサとしての性能を向上すること ができる。また、バイアス斑石をより確型に することができるものである。

なお、第2回に示すように、基板(3)と 器子本体部(2) との間に平滑度の高いフィル ム状の絶縁層(B)を介在させることにより、 素子本体即(2)のパターンを均一厚さの平滑 な面に形成するとともに、素子本体部(2)が 導電性材料であるときにおけるリードフレー ム(4)との絶縁性を確保するようにしてもよ **以**去因为人工体验度需要发生的 计新维性的

果 > < 劾

- 気効率を向上せしめたので、非常に弱いバイ アス磁界により特度の高い外部磁界検出が可 · 1883年18日 18日本 李小 - 新日本自衛教 电图像图表 (1995年)

- また、別部材のパイアス磁石を用意して 。モールド内に積層し又はモールド外面に外付 - 。けする必要もないから、素子(1)の製造工程 が簡素化されるとともに、小型化が可能とな **るものである。**

更に、バイアス磁石の取付け位置合せが正 確且つ容易であるので、作業性、大量生産性 に優れ、歩留りが良好である。

更に、妻子全体の厚みが経く薄手のものに することのできるので、小型化に費するもの 特許出願人 である.

4. 図面の簡単な説明

メンドンス 磁界をバターン面に密接配置して 磁 、 施例を示す中央級 断面図 、第2図は他の実施 、 例を示す中央級断面図、第3図は従来の磁気 ∞抵抗素子を示す級断面図、第4回はⅣ-Ⅳ線 断面図※第5図は従来および本発明における 磁気抵抗素子の外部磁力に対する出力電圧特 性グラフである。

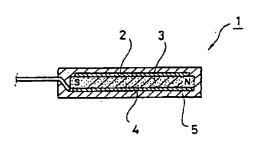
> (2) --- ---案 子本体部、

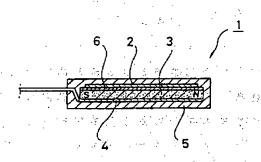
A STATE OF THE STATE OF THE STATE OF

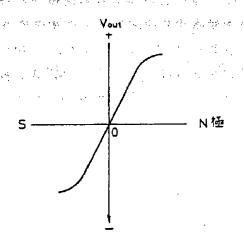
- (3) ----基板、
- リードフレーム、 (4) --- ---
- (5) --- ---モールド層、
- (6) --- ---滟 緑 層。

株式会社 日本オートメーション 千 代理人・弁理士 Æ 絟 図面の浄料(内容に変更なし)

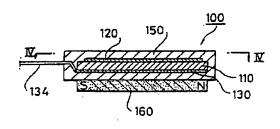
第 | 図



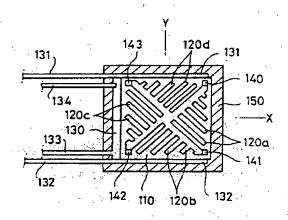




3 図 第



図



10月 6日提出の特件類 (1)

8. 補正の対象

7. 補正の内容

